JAPANESE UNEXAMINED PATENT APPLICATION PUBLICATION

Publication No. 1975-3570

Publication Date: Jan. 14, 1975

Patent Application No. 1973-53074

Application Date: May 15, 1973

Title of the Invention: Method of Sealing Panel Casing

Inventor: Hisanao Okada, et. al.

1015, Kamikodanaka, Nakahara-ku,

Kawasaki-shi, Kanagawa Japan

Applicant: Fujitsu Limited

1015, Kamikodanaka, Nakahara-ku,

Kawasaki-shi, Kanagawa Japan

Agent: Patent Attorney; Akira Aoki

SPECIFICATION

- TITLE OF THE INVENTION
 Method of Sealing Panel Casing
- 2. CLAIM

A method of sealing a panel casing wherein both substrates are sealed with frits keeping a gap therein, comprising the first process for heating an assembled body including the first substrate and the second substrate provided opposed to said first substrate via the spacers and sealing frits provided at the predetermined positions on said first substrate and the second process for evacuating, through ventilation, the pressure within said panel casing to the predetermined pressure when said sealing frits are melted in said first process.

3. DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION

The present invention relates to a method of sealing a panel casing for sealing, for example, the substrates provided opposed with each other of a plasma display panel.

The plasma display panel (hereinafter referred to as PDP) is generally configured so that the first substrate (glass substance) wherein the X-direction electrodes are printed and the second substrate (glass substance) where the Y-direction electrodes are printed are provided opposed with each other via fine gap spacers (glass substance), crystallized low-melting glasses

(frits) are allocated to the predetermined positions between the substrates and thereafter these two substrates are sealed to form a hermetically sealed casing. This hermetically sealed casing is referred to as a panel casing. When it is requested to manufacture such panel casing, the air-tightness must be assured naturally first and another important requirement is that the first substrate and the second substrate forming such panel casing must be provided opposed with each other keeping the uniform gap between them. Namely, a discharge space having the constant gap must be formed to the entire part of the PDP. If the gap of the discharge space becomes uneven, a discharge start voltage of discharge spot generated between the X-direction electrode and Y-direction electrode is no longer constant, causing erroneous operation or uneven brightness of discharge spot and making it impossible to obtain high quality PDP. As a means for overcoming this problem, a plurality of spacers of constant thickness are usually arranged to the predetermined positions between the first substrate and the second Thereafter, these substrates are sealed by substrate. baking of such frits. However, these frits change to a fluid having high viscosity at the sealing temperature near to the melting temperature thereof and sufficient contact cannot be obtained between the spacers and substrates because weights of these substrates

themselves are inferior to such viscosity. Therefore, the effect of the spacers of the constant thickness cannot be obtained.

In the prior art, an appropriate weight has been applied from an external side of the substrates as a means to enhance the effect of the arrangement of spacers explained above. As a load application means, a spring or a weight which is resistive to high temperature has generally been used. A prior art example using a weight is illustrated in Fig. 1 and Fig. 2. Fig. 1 is a front elevation of the prior art and Fig. 2 is a plan view thereof. In these figures, numerals 1 and 2 designate the first substrate and the second substrate forming a panel casing explained above. Numeral 3 designates crystallized low melting glasses (frits) for hermetically sealing the discharge space. Numeral 4 designates spacers for keeping the discharge space as a constant gap. Numeral 5 designates a weight as the load application means. Numeral 6 designates a surface plate for supporting the weight of substrates. actual manufacturing process, this surface plate is put into a baking furnace in direct in the form illustrated in Fig. 1 for the sealing by the baking process of the frits 3.

The prior art method illustrated in Fig. 1 and Fig. 2 has a demerit that the highly accurate discharge space having the constant gap cannot be obtained due to

generation of warp resulting from a thermal stress generated on the assembled body based on difference of thermal capacity because sufficiently uniform distributed load cannot be assured to the entire surface of PDP and the surface plate 5 is placed in contact with the first substrate 1 as illustrated in the figure while the second substrate 2 is placed in the space of furnace. This demerit becomes distinctive as the PDP size increases. Moreover, after the assembled body illustrated in Fig. 1 is once put into the baking furnace, adjustment of load is very difficult and it is a large problem for progress of the manufacturing technology.

It is therefore an object of the present invention to provide a method of manufacturing a highly accurate panel casing by eliminating various demerits of the prior art method described above.

In order to achieve the object explained above, a means for reducing internal pressure of the panel casing (assembled body) is additionally provided, in place of the load application means by a weight in the prior art and thereby the uniform atmospheric pressure is applied to the entire surface of the panel of the assembled body. This method is referred to as a reduced-pressure sealing method.

Next, the reduced-pressure sealing method of the present invention will be described with reference to the accompanying drawings. Fig. 3 is a schematic

diagram illustrating the first embodiment of the present invention. The first substrate 1 is put first on a high temperature supporting base 8 provided within the baking furnace 7. At the predetermined positions of the surface of the first substrate 1, a plurality of spacers 4 are allocated and the frits 3 of the adequate amount are arranged surrounding the spacers 4. On the first substrate on which the spacers and frits are arranged, the second substrate is stacked. Meanwhile, a high temperature pipe 16 is coupled with a glass pipe 9 for supplying and exhausting the discharge gas provided at a part of the first substrate or second substrate. pipe 16 is also coupled with a surge tank 12 via a valve A part of the surge tank 12 is provided with a pressure gage 13 for measuring an internal pressure. The pressure gage 13 is capable of obtaining the predetermined pressure. The surge tank 12 is moreover connected to an exhausting device 15 via a valve 14. The major components of the manufacturing method of the present invention are all illustrated in Fig. 3. these components, various components may be applied and it is obvious for those who are skilled in this art that such components are not limited to those used in Fig. 3.

The manufacturing process based on this embodiment will be described. The baking furnace is heated until the internal temperature thereof reaches the

predetermined temperature of about 430° C. When the temperature of panel assembled body comes close to such predetermined temperature, the gas released from the frits 3 is gradually exhausted. This released gas remains within the casing to contaminate the PDP. condition is expressed as the section A in Fig. 4. However, a solid line of this figure indicates the furnace temperature, while a dotted line indicates temperature of the panel casing by plotting time passage on the horizontal axis. In the section A, the temperature is maintained to the value a little lower than 430° C. this section, bubbles generated in the frits are eliminated very effectively with the reduced-pressure system of the present invention. In the section B, the furnace temperature comes close to 430° C and the frits consisting of crystallized low melting glasses are melted. In this timing, the first substrate 1 and the second substrate 2 are compressed and come close each other up to the gap regulated by the spacers 4 by controlling the exhausting system consisting of the exhausting device 15, surge tank 12 or the like in order to evacuate the pressure in the panel casing (assembled body) up to the predetermined reduced pressure. case, since the compressing load is caused by the atmospheric pressure, the load distributed to each point on the substrates is the ideal load distributed uniformly. Therefore, any warp generated in the prior art is no

longer generated. The reduced pressure value in the section B is about 450 mmHg. When such internal pressure exists, any external air does not enter the panel casing (assembled body) through the frits, because of the several reasons considered here that viscosity of frits in the fluid condition is extremely higher, a compression force due to the reduction of pressure is working on the frits in the fluid condition and the gap filled with the frits is extremely narrow. In the section C, the panel casing (assembled body) having completed the sealing by pressure reduction is gradually cooled.

According to the reduced-pressure sealing method, the surface plate 5 supporting a load of weight is unnecessary and the panel casing (assembled body) as a whole is set to the uniform temperature. Therefore, generation of warp due to a thermal stress as described above can be prevented.

As described above, the method of sealing a panel casing of the present invention can provided the following effects.

- 1. A PDP having an extremely higher accuracy can be realized by preventing warp generated when the panel casing is manufactured or by preventing warp generated by thermal stress.
- 2. A size of PDP does not give any limitation on the manufacturing process.
- 3. Bubbles in the frits may be eliminated and therefore

the panel is never contaminated with the gas including bubbles unlike the prior art.

- 4. Oxidation of internal surface of the panel casing can be prevented.
- 5. Mechanical strength is stable because a thermal stress is never generated in relation to the item 1.
- 6. A necessary load can be obtained easily when it is required.
- 7. This method can also be applied effectively to the other devices such as liquid crystal device.

The present invention is never limited only to the sealing process of the panel casing of PDP described above and can naturally be applied to sealing of various devices, for example, a liquid crystal display device.

4. BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

Fig. 1 and Fig. 2 are front elevation and plan view of the prior art. Fig. 3 is a schematic diagram of the first embodiment based on the present invention. Fig. 4 is a graph for description.

In these figures, 1 is first substrate; 2 is second substrate; 3 is frit; 4 is spacer; 7 is baking furnace; 13 is pressure gate and 15 is exhausting device.



(2.000円)

特許庁長官

1. 発明の名称

ベネル等器の對じ方法

2. 祭明者

住 所 神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社内

氏 名 (性か1名)

3. 特許出願人

神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地

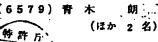
名称 (522) 富士通株式会社

代表者 髙 麗 芳 光

4. 代 選 人

住 所 東京都港区芝琴平町13番地 静光虎ノ門ビル 電話(504)-0721

氏 名 弁理士(6579) 育 木



1. 発男の名称

パネル容器の対じ方法

2. 毎許湯文の塩素

第1基種をよび数第1基板上の所定の位置に設 けられたスペーテンとび封じ用フリットを介し相 対向する第2基板とを含む超立体を加熱する第1 工程と、数据1工程において放記数じ用フリット が沸融状態とたつたともに歯配パネル容器内の圧 力を所定の圧力に排気禁圧する第二工程とこを含 んで黄記フリットにより買益板を所定のギャップ を隔てて対じするととを停歇とするパネル容器の 対じ方法。

3. 発明の詳細な製男

本発明は、何えばブラズマディスプレイペネル の相対向する基準を当じるようなペネル容器の数 じ方法に関する。

プラズマデイスプレイペネル(以下PDPと略) ナ)の構造は、※方向電腦を印刷した第1 茶板 (ガラス物質)と、下方向電極を印刷した第2差

(19) 日本国特許庁

公開特許公報

50 - 3570 ①特開昭

昭50.(1975)1,14 43公開日

②特願昭 48 - 53074

昭48.(1973)5.15 22出額日

審査請求 朱稽朱

·(全4頁)

庁内整理番号

60日本分類

6545 54 7190 54 99 G5 99 A22

位(ガラス物質)とを微細たギャップスペー! (ガラス物質)を介して相対向させ且つ放電空間

を借用するためにとれらの基板の間の所定の位置 に結晶化低酸点ガラス(フリット)を配したのち 焼成し毎粥容器状となるように前記簿 1 シよび鉱 2 芸変を構成するのが一般的である。との告請客 喜状のものをベネル容器と呼ぶ。 はパネル容器を 要作する場合その気管性が保持されねばならない ことは当然のとととして、もう一つの重要を条件 は飲パネル容器を構成する前記格は基板および第 2 遊板が均一を関席をもつて相対向しなければな らないことである。ナなわちPDP全面に置つて 一定ギャップの催配法電空間を形成したければた らない。もし数放電空間のギャップが不均一であ るとすると、前記×方向かよび下方向電極の間に 生する放電スポットの放電構始電圧が一定になら ず餌動作の原因となつたり、あるいは獣政電スポ ットの輝度が不均一となつて良質のPDPを得る ことが出来ない。との問題を解決するための一つ の手政として通常は前記第1基板かよび第8基板

特開昭50-3570(2)

の間に一定厚みの複数側のスペーサを所定の位置 に配置したのち、前配フリットによる對じ協成を 行なつている。ところが故フリットは離点近い對 じ温度になると高粘度の現体となり、前配基級自 身の自然のみでは数高粘度に負けて前配スペーサ と前記基度との間に十分な姿態が得られず、従つ て一定原みの故スペーサを配置した効果が得られ ない。

従来は前述のスペー学配置による効果を増すための手段として、前記基板の外部より適当なな高温を印加していた。この荷重印加手段としては通い一般的であった。経を用いる方法の従来例を第1回かよび第2回に示って 前1回はその従来例の正面回、第2回はそので、第1回はそので、第2位前記ペネル等の記述を対してある。回中1を取りとび第2基板、3位前記が電空間を研げるための結晶化低能点ガラスに保持するためのスペーサである。5位前記表板の重

内の空気圧を減少させる手数を付加して鉄組立体 のパネル金面に均一を大気圧が印加されるととく 構成した。とれを減圧対止減と呼ぶことにする。

次に閩河に従つて本発明に基づく前記畝圧対止 法を観明する。 第1 節はその 1 実施例を示す板形 都である。先ず物度炉 7 の内部に設けられた耐高 単位支持合 8 の上に前 1 基板 1 を乗せる。 放第 1 茘模1の表面の所足の位置に複数値のスペーサ 4 を配備しさらにその質問に適量のフリット3を値 いを形成するどとく配置する。 スペーナならびに フリントを配置した放第1 芸板の上に第3 芸板を 栄せる。一方第1当夜また杖第2基板の一部に設 けられた放電ガス対入あるいは排気用のガラス管 9 化耐高温性のペイプル 9 を妥成する。ペイプ 10 はパルプ11を介しサージタンタ18と連結する。 サージタンタ12の一部には内圧構定用のプレッ シャーダージ18が設けられる。 数プレッシャー ゲージ13により所定の圧力を得ることが出来る。 サージタンタ18仗言らにパルプ14を介し辨気 **装置 1 5 と接続する。以上が第 3 図に示す本発明**

量を支えるための定盤である。 実験の製造におい ては明1 図に示す形でそのまま焼成炉に入れてリット1 による封じ焼成が行なわれる。

第1 図、第2 図に示した従来方法にかいては、 十分を均一分布荷値がPDP全面に亘つて得られ ないこと、また図に示すとかり定盤をが第1 高級 1 に扱し一方第2 搭級2 は炉中の空間に資かれる ととによつて組立体に無容量差に基づく無応力を 生じ、反りが発生すること等によつて稽度の原ふい 一定ギャップを有する故電空間が得られない欠点 があつた。この欠点はPDPサイズが大きくなれ ばをるほど緩落となつた。さらに、第1 図のより に銀立てた祖立体を一旦機成炉に入れた後は荷重 の調整が確しく設造技術上の進歩に支庫となつて いた。

本発明は前述の諸欠点を除去した、 相談の高い パネル経過の製造方法を提供することを目的とす る。

本発明は前記目的を達成するため、従来の維等 による荷倉印加手段化換え、パネル容器(組立体)

による製造方法を構成する主な要素である。との 要素については種々のものが適用可能であり本実 施例の場合に残らないことは当業者において自明 である。

以下本実施例に基づく製造工程の説明をすると、 焼成炉内温度が所定の4 3 0 で附近まで上昇する とりに加熱をし、ベネル組立体過度がその温度に 近付くに従つてフリット1より発生するフリット 内放出ガスを徐々に疲惫だす。との放出ガスは従 来容器内に残りPDPを汚染していた。この状態 を病4図の区間Aで表わす。ただし図中実線は好 内傷度を、点離はパネル容等の量度を各々横軸に 時間をとつて示す。 数配区間 4 は 4 3 6 ℃より若 干低い基度に難持される。との区間でフリット内 化発生する気息は本発明の減圧方式により極めて 効果的化脱胞される。さらに区間BK達するとが 内盤皮は4300階近になり結晶化低酸点ガラス よりなるフリツトは溶融状態となる。との時点に かいてパネル容器(異立体)内圧力を所定の製圧 状態にするよう排気装置18、サージタンク12

Ę.

÷

等よりなる排気系を制御すれば第1基板1および 第3番板2はスペーサ6によつて規則されるギャ ップとなるまで圧縮され相互に優近する。との時 の圧縮費重が大気圧によるものであるため、前部 基板上の各々に分布する荷重は理想的な均一分布 荷重となる。従つて従来のよりな反りの発生は金 く解められない。なお区間まにおける成形値は約 4 5 0 無 日 すである。 この程度の圧力であれば、 フリントを通しパネル容器(祖文体)内に外気が 使入するととはない。これは溶血状態にあるフリ ットの粘性が極めて高いこと、溶磁状態にあるフ リットに親圧による圧縮力が働いていること、フ リットの元垠されているギャップが極めて挟いこ と寺によるものと考えられる。区間では滅圧對止 を終了したパネル客器(祖立体)が徐冷される期 似である。

家圧對止法によれば前記値の何道を支える定盤 ■は不長であり、ペネル容器(超立体)全体の强 度が均一となるので前述したような熱応力による 反りの発生も防止できる。

第1日かよび第2回は従来例を示す正面図かよび平面図、第3回は本発明に基づく1実施例の概 彩図、第4回は戦明用のグラフである。

図において、1 は第1基板、2 は第1基板、3 はフリット、4 はスペーナ、1 は焼成炉、1 & は プレッシャーゲージ、1 & は搾気装置である。

勞許出顧人

富士通株式会社

特許出版代理人

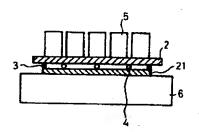
弁理士 青 木 駅 弁理士 内 田 拳 男 弁理士 山 口 昭 之 以上説明したように本発明によるパネル容器の 割じ方法によれば、次のような効果が得られる。

- 1.パネル容器の製造時に発生する反りあるいは 熱応力による反りを妨止し抵めて確度の高い PDPが実現できる。
- 2PDPサイズの大小により製造上の制限を受けるととがない。
- 3.フリント内の脱胞が可能であり従来のように この他に含まれるガスによつてパネルが汚染 されることがない。
- 4.ベネル容器内表面の象化が防止できる。
- 3.第1項に関連し熱応力の発生が無いので、破 域的強度が安定している。
- 6.必要な時に必要な荷重が容易に得られる。

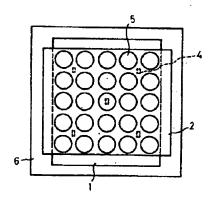
7.被事等の他の物品にも有効に適用可能である。 なか、本発明は上述のPDPのペネル各場對止に 設定されるものでなく、例えば被島表示器等各種 の容器對止に適用可能であることはもちろんであ る。

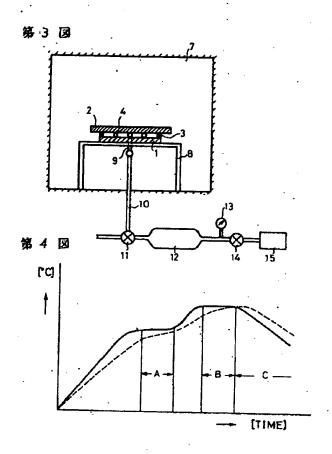
4. 図面の簡単な説明

第1回



第 2 図





5.添附書類の目録

(1)明

(2)図 面

(3)委任 (4) 頤 啓 剛 本

- 6. 前記以外の発明者、特許出願人または代理人
 - (1)発明者

住所 神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地 ァレッ 富士通株式会社 内

氏名 木 デ 暗 男

(2) 特許出願人

(3)代 理 人 住所 東京都港区芝琴平町13番地静光虎ノ門ヒル

近話 (504) - 0721 氏名 弁理力 (7079) 内田 幸 身景

氏名 弁理士 (7107) 山口昭之

住 所 同所

氏 名 井理士